

Editorial Note

We are grateful to our contributor authors for choosing *Superficies y Vacío* to disseminate their research results, as well as the selfless contribution of the peers who accepted to review the received manuscripts, helping to keep a high-quality standard for the articles that we publish. We hope for both communities to grow further in the times to come.

We are pleased to highlight the integration of some updates to our publishing process: registration of *Digital Object Identifier* (DOI), through CrossRef, along with automatic registration to the authors' *Open Researcher and Contributor ID* (ORCID), within an *Open Journal Systems* (OJS) editorial platform; and to the print format of the published articles, keeping our usual author grouping by institution, and adding the standard ordered authorship list below the title. We also transitioned our review process from single- to double-blind. And have been fulfilling a self-imposed '1.5 weeks' deadline for a first answer with recommendations from a member of the editorial board, which is successfully reducing the time span of our peer review process.

December 31st, 2022

Editorial Board

Head Editor

Miguel Angel Santana Aranda
Departamento de Física, CUCEI
Universidad de Guadalajara

Ernesto Marín Moares

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada (Legaria), Instituto Politécnico Nacional

Associate Editors

Enrique Camps Carvajal
Departamento de Física,
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Francisco S. Tostado Aguirre

Centro de Investigación en Materiales Avanzados,
Unidad Monterrey

Horacio V. Estrada

Mechanical Engineering and Engineering Science,
University of North Carolina at Charlotte

Cristo Manuel Yee Rendón

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
Universidad Autónoma de Sinaloa

Miguel A. Fuentes-Cabrera

Center for Nanophase Materials Science,
Oak Ridge National Laboratory

Martín G. Zapata Torres

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada (Legaria), Instituto Politécnico Nacional

Copyright Notice

All articles in *Superficies y Vacío* are published **free of charge**, as **Open Access** distributed under the terms and conditions of **Creative Commons Attribution** license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). All rights are kept by the respective authors, licensing for publication to the SMCTSM (Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, Mexico).



Nota Editorial

Estamos muy agradecidos con nuestros autores contribuyentes por elegir *Superficies y Vacío* como medio para la difusión de sus resultados de investigación, así como por la contribución desinteresada de los pares que aceptaron realizar las revisiones de los manuscritos recibidos, ayudándonos a conservar un alto estándar de calidad para los artículos que publicamos. Esperamos que ambas comunidades crezcan en los tiempos venideros.

Nos complace resaltar la integración de algunas actualizaciones en nuestro proceso de publicación: el registro con *Identificador de Objeto Digital* (DOI: *Digital Object Identifier*), a través de CrossRef, junto con el registro automático al *Identificador Abierto de Investigador y Contribuidor* (ORCID: *Open Researcher and Contributor ID*), dentro de una plataforma editorial Sistema de Revistas Abiertas (OJS: *Open Journal Systems*); así como al formato de impresión de los artículos publicados, conservando nuestro habitual agrupamiento por instituciones de adscripción, y añadiendo la lista estándar de ordenamiento de autoría bajo el título. También hicimos la transición en el proceso de revisión, de ciego simple a doble ciego. Y hemos estado cumpliendo un plazo autoimpuesto de ‘1.5 semanas’ para el envío de una primera respuesta con observaciones de un miembro del Comité Editorial, que nos está permitiendo reducir la duración de nuestro proceso de revisión por pares.

31 de diciembre de 2022

Comité Editorial

Editor Responsable

Miguel Angel Santana Aranda
Departamento de Física, CUCEI
Universidad de Guadalajara

Ernesto Marín Moares

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada (Legaria), Instituto Politécnico Nacional

Editores Asociados

Enrique Camps Carvajal
Departamento de Física
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Francisco S. Tostado Aguirre

Centro de Investigación en Materiales Avanzados,
Unidad Monterrey

Horacio V. Estrada
Mechanical Engineering and Engineering Science,
University of North Carolina at Charlotte

Cristo Manuel Yee Rendón
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
Universidad Autónoma de Sinaloa

Miguel A. Fuentes-Cabrera
Center for Nanophase Materials Science,
Oak Ridge National Laboratory

Martín G. Zapata Torres
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada (Legaria), Instituto Politécnico Nacional

Derechos de Autor

Todos los artículos en *Superficies y Vacío* son *publicados sin cargos*, en *Acceso Abierto* distribuidos bajo los términos y condiciones de *licencia de Atribución de Creative Commons* (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Todos los derechos son conservados por los respectivos autores, quienes otorgan licencia de publicación a la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales (SMCTSM, México).

